



Graduatoria dei candidati ammessi/idonei al concorso dottorato di ricerca: 39° ciclo ingr. 22/12/2023: BANDO DOTTORATO corso di INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE / INFORMATION TECHNOLOGY - WAFER-LEVEL CHARACTERIZATION OF DIELECTRIC LAYERS RELIABILITY FOR GALVANIC ISOLATION

GRADUATORIA

Posizione	Cognome e nome	Idoneità al tema	Punteggio	Riserva	Esito
1	SCARPIELLO GABRIELE LORENZO	Sì	75	A B	Ammesso

** Riserva	Descrizione della riserva
A	L'ammissione/idoneità è subordinata al conseguimento del livello di lingua inglese conforme alle richieste del bando entro la scadenza dell'immatricolazione
B	L'ammissione/idoneità è subordinata al conseguimento del titolo di studio entro la scadenza dell'immatricolazione